

MU-200

Dual-Heated Pneumatic Shuttle Heat Press

Multifunctional Dual-Station High Efficiency



Laser
Positioning



Dual
Heating



Rapid
Changeover



Safety
First



MU-20000

Microtec MU-200 是一款雙站雙加熱氣動穿梭熱壓機，適用於各種電子元件的壓合。



- MU-200 是一款雙站雙加熱氣動穿梭熱壓機，適用於各種電子元件的壓合。
- 主要特點
 - 15x15cm 壓合面積
 - 雙站雙加熱，加熱速度快
 - 氣動穿梭，操作簡便
- 適用於各種電子元件的壓合，如 IC、LED、晶體管等。
- 具有安全保護裝置，確保操作安全。
- 結構穩固，耐用性強。

INTERCHANGEABLE ACCESSORIES



Shoe Sole Bases (for slippers / shoes)



15x15cm Platen + Bases
(for logos, labels)



Hat Platen + Bases (for various caps)



- 電圧降下 電圧変動範囲を指定
- 電圧降下 15x15mm電圧変動範囲を指定
- 電圧降下
 - 電圧降下 GY-13電圧変動範囲
 - 電圧降下 電圧変動範囲を指定
- 電圧降下 電圧変動範囲10mm電圧変動範囲
- 電圧降下 電圧変動範囲を指定
- 電圧降下
 - 電圧降下 110V/2200W→220V/2400W
 - 電圧降下 110V/1560W→220V/2100W

- 00000 0000009990000000000000
- 00000 000000225°C000000
- 00000 83x79x104.5cm
- 000 81.3kg00000000000000

PRODUCT APPLICATION



5/5

MU-200□□□□□□□□□□

- □□□□□
 - □□T□□□□□□□□□□
- □□□□□□
 - □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□
 - □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□
 - □□□□□□□□□□□□□□

MU-200

1111

Microtec□□□□□□□□

Microtec

- 00000000 00000000
- 0000 0000
- 0000 00000000
- 0000 000000
- 000000 000000000000000000000000

□ □